

- 51 A 47 L - 13/144 ① DE 37 41 900 C2
 22 10.12.87 ④ 05.01.89 ⑤ 08.06.89
 30 17.06.87 JP P 62-151772
 54 Mop mit Ausdrückeinrichtung
 73 Yamazaki Corp., Osaka, JP
 74 Moll, W., Dipl.-Phys. Dr.rer.nat.,
 8000 München; Delfs, K., Dipl.-Ing.;
 Mengdehl, U., Dipl.-Chem. Dr.rer.nat.;
 Niebuhr, H., Dipl.-Phys. Dr.phil.habil.,
 2000 Hamburg; Glawe, U., Dipl.-Phys.
 Dr.rer.nat., Pat.-Anwälte, 8000 München
 72 Nakamura, Kazuo; Keiko, Yasuaki,
 Osaka, JP
 56 DE - PS 2455637

- 57 1. Mop oder dgl. Wischgerät mit Ausdrückvorrichtung für den Wischteil, bestehend aus einer auf dem Stiel des Wischgerätes verschiebbar gelagerten Hülse und zwei am unteren Ende der Hülse in nach oben konvergierenden Führungen gelagerten Walzen, die beim Verschieben der Hülse nach unten am Wischteil beidseitig zur Anlage kommen und durch Ansteigen in ihren Führungen einen zunehmenden Anpreßdruck auf den Wischteil ausüben, dadurch gekennzeichnet, daß die Hülse (4) zwei elastisch gegeneinander spreizbare Hülsehälften aufweist, an denen je eine Walze (13, 13') gelagert ist, und daß an der Außenseite der Hülse (4) ein Klemmring (9) gelagert ist, durch dessen Verstellung die Spreizstellung der Hülsehälften und damit der Abstand der Walzen (13, 13') veränderbar ist.

